Press Release

YAMAGUCHI UNIVERSITY 山口大学
〒753-8511　山口市吉田1677-1
TEL：083-933-5007
FAX：083-933-5013
E-mail ：sh011@yamaguchi-u.ac.jp

【2026 年 11 月 12 日】
送付枚数　本票含め 5 枚

報道機関　各位

山口県半導体マテリアルエコシステム形成推進事業

（内閣府/地方大学・地域産業創生交付金事業）

記念講演会の開催について

令和 8 年 7 月、山口県、山口大学及び県内企業等が申請した内閣府「地方大学・地域産業創生交付金事業」に採択されたことを受け、令和 8 年 10 月より山口大学が中心となって「山口県半導体マテリアルエコシステム形成推進事業」に取り組む運びとなりました。

本事業は、山口県の化学産業の集積を生かし、半導体マテリアル分野で高機能・高付加価値型の産業転換を目指していく 10 年間の取り組みとなり、大学改革、人材育成、ならびに研究開発を一体となって推進してまいります。

この度、事業開始にあたり記念講演会を開催いたしますので、取材・報道等についてご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、取材を希望される場合は、別紙取材申込書により 11 月 16 日（月）17 時までにお申込みいただくようお願いいたします。

記

1．日時：令和 8 年 11 月 17 日（火）14:15～17:00
2．場所：山口県政資料館（旧県会議事堂/山口市滝町１－１）
3．次第：

時　間	所要	内　　容
14:15～14:20	5 分	山口大学　谷澤 幸生 学長(事業責任者)挨拶
14:20～14:25	5 分	来賓挨拶　内閣府地方創生推進事務局　児玉　大輔 参事官 （地方大学･産業創生担当）
14:25～14:35	10 分	事業紹介　山口大学　上西　研 副学長 **※参画機関による記念撮影**
14:35～15:15	40 分	記念講演「半導体から読み解く社会･産業･技術の現在地と未来」 国立研究開発法人産業技術総合研究所 安田哲二 上級執行役員兼エレクトロニクス･製造領域長
	10 分	（休　憩）
15:25～16:05	40 分	特別講演「次世代半導体パッケージのサーマルマネジメント」 国立成功大学(台湾) 水野 潤 教授
16:05～16:45	40 分	特別講演「シリコン列島ニッポンの時代が始まった！！ ～産官学連携で立ち上げる半導体立国が目標～」 株式会社産業タイムズ社　泉谷　渉 執行役会長
16:45～17:00	15 分	名刺交換会

※参画機関による記念撮影（予定）

内閣府 児玉参事官 / 産業技術総合研究所 安田上級執行役員 兼 エレクトロニクス・製造領域長/ 国立成功大学（台湾）水野教授 /（株）トクヤマ 奥野常務執行役員 / 東ソー・ファインケム（株）三村取締役 / 三笠産業（株）唐澤代表取締役社長 / 山口県産業技術センター 小関理事長 / 山口県 東産業労働部長 / 山口大学 谷澤学長、佐藤理事・副学長、上西副学長

【お問い合わせ先】

山口大学学長特命補佐
高林
TEL　090-7975-8422
　　083-933-5919
FAX　083-933-5972
E-mail　n.takabayashi@yamaguchi-u.ac.jp

発信者　国立大学法人山口大学
総務部総務課広報室
〒753-8511　山口市吉田 1677-1
TEL　083-933-5007
FAX　083-933-5013
E-mail　sh011@yamaguchi-u.ac.jp

別紙

山口県半導体マテリアルエコシステム形成推進事業

（内閣府/地方大学・地域産業創生交付金事業）

記念講演会の開催について

日時：令和８年11月17日（火）１４：１５～１７：００

場所：山口県政資料館（旧県会議事堂/山口市滝町１－１）

取材申込書

貴社名	
ご取材代表者氏名	
ご参加人数	
ご連絡先（Tel、E-mail）	

山口大学学長特命補佐・高林宛

TEL　090-7975-8422

083-933-5919

FAX　083-933-5972

E-mail　n.takabayashi@yamaguchi-u.ac.jp

のいずれかへ11月16日（月）17時までにご連絡をお願い申し上げます。

山口県半導体マテリアルエコシステム形成推進事業
内閣府 地方大学・地域産業創生交付金事業

YAMAGUCHI SEMICONDUCTOR MATERIALS

記念講演会

化学のまち山口から、半導体の未来をつくる。

山口県の化学産業の集積を生かし、半導体マテリアル分野で
高機能・高付加価値型の産業転換を目指す 10 年間の取り組みが、
2026 年 10 月に始まりました。

2026 11.17 TUE 火

14:15〜17:00 ／ 13:45 受付開始

山口県政資料館（旧県会議事堂） 山口市滝町 1-1



講演者



記念講演
安田 哲二 氏
産業技術総合研究所
上級執行役員 兼 エレクトロニクス・製造領域長

**半導体から読み解く
社会・産業・技術の現在地と未来**



特別講演
水野 潤 氏
国立成功大学（台湾）教授
2026 年 11 月より山口大学兼務

**次世代半導体パッケージの
サーマルマネジメント**



特別講演
泉谷 渉 氏
株式会社産業タイムズ社
執行役会長

**シリコン列島ニッポンの時代が
始まった！！**
〜産官学連携で立ち上げる半導体立国が目標〜

参加費
無料
FREE

お申込み締切 ~~11.10 火~~ 期限延長 11.13 金

定員 100 名（先着順）

対象 本事業に関心のある方

右の二次元コードまたは URL からお申し込みください。
お申込み後に受付用の二次元コードをお送りしますので、
当日ご持参ください。期限後も定員に空きがあれば受け付けます。

申込 URL https://x.gd/8Dzve

YAMAGUCHI UNIVERSITY 山口大学

【主 催】山口大学
【共 催】山口県

参画企業

TOKUYAMA
TOSOH 東ソー・ファインケム株式会社
三笠産業株式会社 MIKASA INDUSTRY CO.,LTD.
TS TECHNOLOGY
産総研（予定）

プログラム

2026.11.17 TUE

13:45	**受付開始**
14:15–14:20	**開会挨拶** 谷澤 幸生 氏　山口大学長（事業責任者）
14:20–14:25	**来賓挨拶** 児玉 大輔 氏　内閣府地方創生推進事務局 参事官（地方大学・産業創生担当）
14:25–14:35	**事業紹介** 上西 研 氏　山口大学副学長
14:35–15:15	**記念講演「半導体から読み解く社会・産業・技術の現在地と未来」** 安田 哲二 氏　産業技術総合研究所 上級執行役員 兼 エレクトロニクス・製造領域長
15:15–15:25	**休憩**
15:25–16:05	**特別講演「次世代半導体パッケージのサーマルマネジメント」** 水野 潤 氏　国立成功大学（台湾）教授
16:05–16:45	**特別講演「シリコン列島ニッポンの時代が始まった！！ ～産官学連携で立ち上げる半導体立国が目標～」** 泉谷 渉 氏　㈱ 産業タイムズ社 執行役会長
16:45–17:00	**名刺交換会**

安田 哲二 氏

産業技術総合研究所
上級執行役員 兼 エレクトロニクス・製造領域長

日本最大級の公的研究機関で半導体分野のトップに就任（2020年）。経済産業省「半導体・デジタル産業戦略検討会議」メンバーとして国の政策立案にも関与。山口県出身。

水野 潤 氏

国立成功大学（台湾）教授
山口大学教授（特命）

ナノテクノロジーおよび半導体微細加工技術の第一人者。東北大学、九州大学、早稲田大学を歴任後、2022年より現職。半導体分野の日台の懸け橋として尽力。山口大学とは共同研究を実施中。

泉谷 渉 氏

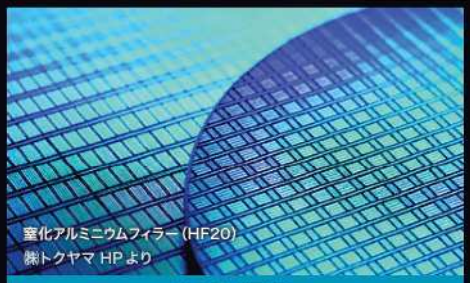
株式会社産業タイムズ社 執行役会長

取材歴40年のカリスマ記者。半導体はもとより、エネルギー、自動車など幅広い業界に精通し、技術潮流を現場目線で読み解く第一人者。著書に『これが半導体の全貌だ』など多数。日本電子デバイス産業協会副会長。「日本専門新聞協会賞」受賞。

山口県半導体マテリアルエコシステム形成計画

内閣府 地方大学・地域産業創生交付金／2026 年 10 月 事業開始

計画期間	事業費	内閣府交付金	山口県
R8 –R17 年度	約 40 億円	約 25 億円	約 15 億円



窒化アルミニウムフィラー（HF20）
㈱トクヤマ HP より

研究開発

半導体周辺の放熱材と研磨関連材料。トクヤマ、三笠産業、東ソー・ファインケム、産総研、県産業技術センターと連携。



大学改革・人材育成

半導体マテリアル教育研究センターを設置。大学院創成科学研究科に「半導体コース」を新設し、リスキリングも実施。



産学公金連携事業

県内企業の技術力向上と産業高度化のため、山口県産業技術センターに半導体マテリアルハブを設置。



山口県政資料館（旧県会議事堂） 山口市滝町 1-1

お問い合わせ・参加キャンセルは右の二次元コード（フォーム）よりご連絡ください。

駐車場案内 https://x.gd/0DlSv
お問い合わせ https://00m.in/CNSsa

駐車場案内　お問い合わせ